

ПРОТОКОЛ № 11

засідання Приймальної комісії

Національного університету «Львівська політехніка»

від 20 липня 2016 року

Присутні – 50 членів Приймальної комісії.

Відсутні – Брегін М.Г., Жулин Я.Є., Білейчук В.С., Завальний В.В.

1. Про допуск вступників до складання екзаменів, співбесід та творчих конкурсів.

Доповідач: відповідальний секретар ПК Шуляр Р.В.

2. Різне.

1. СЛУХАЛИ: про допуск вступників до складання екзаменів, співбесід та творчих конкурсів у 2016 р.:

- вступників на базі ПЗСО з пільгою «квота/іспит»;
- вступників на базі ПЗСО з пільгою «вступ за співбесідою»;
- вступників на спеціальності, на які передбачений творчий конкурс;
- вступників на базі диплома молодшого спеціаліста, які складають фахове вступне випробування та додаткове вступне випробування у формі співбесіди при перехресному вступі.

Доповідачі: директори інститутів.

УХВАЛИЛИ: допустити вступників до складання екзаменів, співбесід та творчих конкурсів у 2016 р.:

- вступників на базі ПЗСО з пільгою «квота/іспит» – 18 осіб (список додається);
- вступників на базі ПЗСО з пільгою «вступ за співбесідою» - 1 вступник Бубес Юрій Миронович (спеціальності КН та КІ);
- вступників на спеціальності, на які передбачений творчий конкурс (спеціальності АР – 367 осіб; ДЗ – 263 особи; РМ – 73 особи; ПБ – 64 особи; ЖР – 596 осіб, згідно із загальними списками вступників);

- вступників на базі диплома молодшого спеціаліста, які поступають за ОП підготовки бакалаврів за спорідненими напрямками та спеціальностями підготовки (2541 особа) та тих, які поступають за перехресним вступом (192 особи) та складають фахове випробування та додаткове вступне випробування у формі співбесіди (згідно із загальними списками вступників).

Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: про розподіл ліцензійного обсягу у межах спеціальності між спеціалізаціями інституту ІТРЕ: спеціалізації «Лазерна та оптоелектронна техніка», Фізична та біомедична електроніка» та «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» спеціальності «Мікро- та наносистемна техніка».

Доповідачі: директори інститутів.

УХВАЛИЛИ: розподілити ліцензійний обсяг в межах спеціальності «Мікро- та наносистемна техніка» між спеціалізаціями «Лазерна та оптоелектронна техніка», Фізична та біомедична електроніка» та «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» інституту ІТРЕ (згідно з поданням директора ІТРЕ, яке додається).

Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: про допуск вступників до складання творчих конкурсів на спеціальності ННІ ІАРХ.

Доповідач: відповідальний секретар ПК Шуляр Р.В.

УХВАЛИЛИ: допустити вступників які подали заяви на вступ до 20.07.2016 року, до складання творчих конкурсів на спеціальності ННІ ІАРХ – до другої сесії проведення творчих конкурсів.

Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: про розподіл державного замовлення на підготовку магістрів, спеціалістів у 2016 році між спеціалізаціями ННІ Університету згідно з п. 4 розділу II Умов прийому до ВНЗ України у 2016 році.

УХВАЛИЛИ: затвердити розподіл державного замовлення на підготовку магістрів, спеціалістів у 2016 році між спеціалізаціями ННІ Університету згідно з п. 4 розділу II Умов прийому до ВНЗ України у 2016 році.

Підстава: подання директорів ННІ.

Подання та таблиця затвердженого перерозподілу додаються:

- між спеціалізаціями інституту ІЕСК (подання директора ІЕСК додається).

- між спеціалізаціями інституту ІТРЕ (подання директора ІТРЕ додається).

Рішення прийнято одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: про квоти МОН України на підготовку фахівців з числа іноземців за державним замовленням.

Доповідач: відповідальний секретар ПК Шуляр Р.В.

УХВАЛИЛИ: затвердити квоти МОН України на підготовку фахівців з числа іноземців за державним замовленням в Університеті (таблиці виділених квот та наказ МОН України додаються).

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Приймальної комісії

Відповідальний секретар

Ю.Бобало

Р.Шуляр